**このファイルは、G型・P型・T型・U型課題の項目IVの書式です**

**This file is the format for Item IV of the type G, P, T, and U categories**

**この留意事項の内容を十分に確認し、課題申請書の作成・提出時にはこのテキストボックスごと削除してください**

Please carefully review the contents of these notes and delete this text box when creating and submitting your application.

* 項目VIの本文は、図・表を含めて最大2ページで記述してください。  
  The text for Section VI should be no more than two pages, including figures.
* 複数分科・手法の課題については、各分科・手法の審査が問題無く行えるように、各手法について詳細に記述してください。  
  For projects involving multiple sub-fields or methods, please describe each method in detail so that each sub-field or method can be reviewed without any issues.
* 1ページで提出した場合は、(2ページ目に相当する)空白ページ・枠は作成されません。  
  If you submit only one page, no blank page or frame (equivalent to page 2) will be created.
* レフェリーには、PDFファイルがそのまま送付されます。文字の大きさ・レイアウトなど読みやすさに留意して作成してください。  
  The PDF file will be sent to the referees as is. Please create the document with consideration for readability, such as font size and layout.
* 研究の背景などを説明するための引用文献等はIIIもしくは IVに記述してください。（VIには研究グループによる成果・論文のみを記してください）

References for explaining the background of the research, etc., should be described in Sections III or IV. (In Section VI, please list only the achievements and papers of the research group.)

* **標準的なセットアップ以外での実験の場合は、必要とする装置・器具、レイアウトについて詳細を記述してください。  
  If experiments are conducted using a setup other than the standard setup, please describe the required equipment, tools, and layout in detail.**
* **ステーション選定の理由が判断できるように、必要に応じて実験に必要とする光の性能（エネルギー、強度、ビームサイズ等）を記述してください。  
  To ensure that the reasons for selecting the station are clear, please describe the required beam specification (photon energy, flux, beam size, etc.) as necessary.**
* **実験の実施可能性が判断できるように、本申請に関わる試料・装置の準備状況を記述してください。  
  Please describe the status of preparation of samples and equipment related to this application so that the feasibility of the experiment can be determined.**
* 申請書の作成に当たっては、下記を必ず確認してください  
  Please be sure to check the following when preparing your application form.  
    
  **放射光共同利用実験課題公募要項**[**https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/**](https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/) **Proposal Application Guidelines using the Photon Factory**  
  <https://www2.kek.jp/imss/pf/eng/use/proposal/>  
   **課題申請書の作成について**[**https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/guide.html**](https://www2.kek.jp/imss/pf/use/proposal/guide.html)  
  **Preparation of Proposal Application Form**  
  <https://www2.kek.jp/imss/pf/eng/use/proposal/guide.html>

**このテキストボックスは提出時削除  
Please delete this text box when submitting your application.**